DERWENT-ACC-NO:

2001-020065

DERWENT-WEEK:

200103

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Sample dilution apparatus for diluting

exhaust gas of

motor vehicles, has dilution air supply

unit whose flow

path to micro dilution tunnel, is divided

into two, to

detect and control flow of air for dilution

PATENT-ASSIGNEE: ONO SOKKI CO LTD[ONOSN]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0096598 (April 2, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 2000292322 A October 20, 2000 N/A

007 G01N 001/22

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP2000292322A N/A 1999JP-0096598 April 2, 1999

INT-CL (IPC): G01N001/02, G01N001/22, G01N001/36

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000292322A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - A portion of exhaust gas is extracted by extraction tube (3). A dilution air supply unit (5) generates air for dilution. Extracted gas is diluted with air in micro dilution tunnel (4). Flow path of dilution air supply unit that supplies air to micro dilution tunnel is divided in two. The flow path have valves and flowmeter, to detect and control flow to regular large capacity and high responsive low flow.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for sample collecting apparatus.

USE - For diluting exhaust gas of motor vehicle using sample collection apparatus.

ADVANTAGE - Extraction and dilution of exhaust gas is done with high precision, hence accuracy of sample collection is raised.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the sample collecting apparatus.

Extraction tube 3

Micro dilution tunnel 4

Dilution air supply unit 5

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/11

TITLE-TERMS: SAMPLE DILUTE APPARATUS DILUTE EXHAUST GAS MOTOR VEHICLE DILUTE AIR SUPPLY UNIT FLOW PATH MICRO DILUTE TUNNEL DIVIDE TWO DETECT

CONTROL FLOW AIR DILUTE

DERWENT-CLASS: S03

EPI-CODES: S03-E13; S03-E13C; S03-E13D;

SECONDARY-ACC-NO: Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-015335

(11)特許出顧公開番号

特開2000-292322 (P2000-292322A)

(43)公開日 平成12年10月20日(2000.10.20)

(51) Int.Cl.'		識別記号	ΡI		テーマコード(参考)	
GOIN	1/22	19403 July 3	G01N	1/22	М	
GUIN	1,22				G	
	1/02			1/02	D	
	1/36			1/28	Z	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

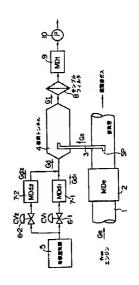
(21)出顧番号	特顧平11-96598	(71)出觀人 000145806 株式会社小野鴻器	
(22)出顧日	平成11年4月2日(1999.4.2)	神奈川県横浜市緑区白山一丁目16番 (72)発明者 興谷 光伸 神奈川県横浜市緑区白山1-16-1	
		会社小野親器内 (74)代理人 100092576 弁理士 鉱田 久男	

(54) 【発明の名称】 抽出希釈装置及びサンブル採取装置

(57)【要約】

【課題】 PM測定精度を悪化させることなく、部分希釈全量サンプル採取方式を実現する。

【解決手段】 排ガスの一部を抽出する抽出管3と、希釈用空気を発生する希釈空気源5と、抽出管3で抽出した抽出ガスを、希釈用空気によって希釈するマイクロ希釈トンネル4と、希釈空気源5とマイクロ希釈トンネル4との流路を2系統に分け、定常大容量と高応答低流量の流量計6-1,6-2及び制御井7-1,7-2で流量を制御する。



09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000

20

【特許請求の範囲】

と、

【請求項1】 希釈対象流体の一部を抽出する抽出手段

希釈用流体を発生又は流入する希釈流体源と、

前記抽出手段で抽出した希釈対象流体を、前記希釈用流 体によって希釈する希釈手段と、

前記希釈流体源と前記希釈手段との流路を2系統に分 け、定常大容量と高応答低流量で流量の検出及び制御を する第1及び第2の流量制御手段と、を備えた抽出希釈 装置。

【請求項2】 希釈対象流体の一部を抽出する抽出手段

希釈用流体を発生又は流入する希釈流体源と、

制御用流体を発生又は流入する制御流体源と、

前記抽出手段で抽出した希釈対象流体を、前記希釈用流 体によって希釈する希釈手段と、

前記希釈流体源と前記希釈手段との流路を2系統に分 け、定常大容量と高応答低流量で流量の検出及び制画を する第1及び第2の流量制御手段とを備え、

前記第2の流量制御手段は、前記抽出手段の抽出流を、 前記制御用流体によって制御する抽出流制御手段である ことを特徴とする抽出希釈装置。

【請求項3】 請求項2に記載の抽出希釈装置におい て、

前記抽出流制御手段は、

前記抽出手段の抽出流放出部に対向して配置され、前記 制御用流体を対向流として放出する対向流放出部と、 前記対向流放出部を前記抽出流放出部に対して、抽出流 軸方向の略垂直方向及び/又は略平行方向に移動させ、 或いは、抽出流軸方向の相対角を変化させる駆動部と、 を備えることを特徴とする抽出希釈装置。

【請求項4】 請求項2に記載の抽出希釈装置におい

前記抽出流制御手段は、

前記抽出手段の抽出流放出部に対向して配置され、前記 制御用流体を対向流として放出する対向流放出部と、 前記対向流放出部と前記抽出流放出部との間に設けら れ、前記制御用流体の一部を遮蔽する遮蔽部と、を備え ることを特徴とする抽出希釈装置。

【請求項5】 請求項1から請求項4までのいずれか1 40 項に記載の抽出希釈装置と、

前記抽出希釈装置で希釈された流体の全量に含まれる微 量物質をサンプルとして採取するサンプル採取手段と、 を備えたサンプル採取装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車の排出ガス 等の希釈対象流体をサンプリング (抽出) して希釈する 抽出希釈装置、及び、その希釈された流体に含くまれて いる微量物質 (パーティキュレートマター : 以下、PM-50-れる。このときの流量は、流量計 (MDt)-9により計

という)をサンプル(標本)として採取するサンプル採 取装置に関するものである。

【0002】図9は、サンプル採取装置の分類を示した 図である。この種のサンプル採取装置は、図9(A)に 示すように、エンジンEの排気管Exからの排ガスの全 量(1/1)をとって、全量希釈トンネルFDT内の一 部量(例えば、1/1000~1/4000)をサンプ ルフィルタSFで採取する全量希釈部分サンプル採取方 式 (フルダイリューショントンネル方式)と、図9

10 (B) に示すように、エンジンEの排気管Exからの排 ガスを分流器DVで一部量分流し(例えば、1/10 O)、ミニ希釈トンネルmDT内の一部量(例えば、1 /10~1/40)をサンプルフィルタSFで採取する 部分希釈部分サンプル採取方式(ミニダイリューション トンネル方式)と、図9(C)に示すように、エンジン Eの排気管E×からの排ガスを分流器Dvで一部量分流 し (例えば、1/1000~1/4000)、マイクロ 希釈トンネルµDT内の全量(1/1)をサンプルフィ ルタSFで採取する部分希釈全量サンプル採取方式(マ イクロダイリューショントンネル方式)とに分類され

【0003】図9の(A)(B)(C)方式の順に、測 定精度が悪くなるが、装置が小形化し、コストダウンが 図れるという利点がある。

【0004】図10は、従来のサンプル採取装置(部分 希釈全量サンプル採取方式)の一例を示す模式図であ る。この抽出希釈装置は、エンジンからの排ガスが排気 される排気管1の途中に流量計(MDe)2が設けられ ている。この流量計 (MDe) 2は、排気管1内を流れ る排ガスのエンジン総排出流量(Ge)を測定する。抽 30 出 (サンプリング) 管3は、排気管1から予め設定され た分流比(SR:通常1000~4000)に従ったサ ンプリング流量(Gs)を抽出して、希釈トンネル4に 導入する。このとき、次式の関係がある。

[0005]Gs=Ge/SR ・・・(式1) ただし、SR:分流比

【0006】希釈トンネル4は、希釈空気源5からの希 釈空気によって、導入された排ガスを希釈ガスとするも のである。希釈空気源5から希釈トンネル4への管路に は、制御弁 (CV) 6. 流量計 (MDd) 7が設けられ ている。希釈トンネル4に導入された一部量の排ガス は、希釈空気源5からの希釈空気により希釈され、希釈 排ガスとなる。このときのサンプリング流量Gsは、希 釈空気流量Gdと希釈排ガス流量Gtの関数となる。す なわち、次式の関係がある。

[0007]

Gs = f(Gt, Gd)・・・(式2) 【0008】希釈排ガスは、サンプルフィルタ8を通し て、予め設定された一定量でポンプ10によって吸引さ 3

測され、測定値 (Gt) が得られる。サンプルフィルタ

8は、希釈排ガス中のPMを採取し、別途後処理した後 に、その採取が重量測定される。

【0009】このサンプル採取装置では、サンプリング 流量(Gs)が、時々刻々変化するエンジン総排出流量 (Ge)に従って、(式1)が成立するようにする必要 があるので、制御弁 (CV) 6は、(式2)の関係に従*

Gs:Gd:Gt=1:9:10~1:39:40 · · · (式3)

程度であり、GSの算出は、10~40倍の広い測定レ なり、Gsの値の精度確保が困難であり、PMの測定精 度を悪化させる主要因となっている。

Gs:Gd:Gt=1:99:100

となり、さらに困難な問題となっている。 【0012】本発明の目的は、前述した課題を解決し、 PM測定精度を悪化させることなく、部分希釈全量サン プル採取方式を実現できる抽出希釈装置及びサンプル採 取装置を提供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため 20 に、請求項1の発明は、希釈対象流体の一部を抽出する 抽出手段(3)と、希釈用流体を発生又は流入する希釈 流体源(5)と、前記抽出手段で抽出した希釈対象流体 を、前記希釈用流体によって希釈する希釈手段(4) と、前記希釈流体源と前記希釈手段との流路を2系統に 分け、定常大容量と高応答低流量で流量の検出及び制国 をする第1及び第2の流量制御手段(6-1,7-1, 6-2, 7-2)と、を備えた抽出希釈装置である。 【0014】請求項2の発明は、希釈対象流体の一部を する希釈流体源(5-2)と、制御用流体を発生又は流 入する制御流体源(5-2)と、前記抽出手段で抽出し た希釈対象流体を、前記希釈用流体によって希釈する希 釈手段(4)と、前記希釈流体源と前記希釈手段との流 路を2系統に分け、定常大容量と高応答低流量で流量の 検出及び制御をする第1及び第2の流量制御手段(6-1.7-1.7-2)とを備え、前記第2の流量制御手 段は、前記抽出手段の抽出流を、前記制御用流体によっ て制御する抽出流制御手段(20)であることを特徴と する抽出希釈装置である。

【0015】請求項3の発明は、請求項2に記載の抽出 希釈装置において、前記抽出流制御手段は、前記抽出手 段の抽出流放出部に対向して配置され、前記制御用流体 を対向流として放出する対向流放出部(21)と、前記 対向流放出部を前記抽出流放出部に対して、抽出流軸方 向の略垂直方向及び/又は略平行方向に移動させ、或い は、抽出流軸方向の相対角を変化させる駆動部(22) と、を備えることを特徴とする抽出希釈装置である。

【0016】請求項4の発明は、請求項2に記載の抽出★

*って、希釈空気流量(Gd)の値を制御する。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前述した従来 の方式は、以下のような問題点があった。

4

(1)(式2)に関して、GsとGt, Gdの量的関係 は、代表的な例では、

※【0011】(2) Geのダイナミックレンジは、対 ンジである流量計 (MDd, MDt) から求めることと 10 象エンジンにより、約4~6倍程度あり、前記(式3) の関係は、

· · · (式4)

- ★希釈装置において、前記抽出流制御手段は、前記抽出手 段の抽出流放出部に対向して配置され、前記制御用流体 を対向流として放出する対向流放出部(21)と、前記 対向流放出部と前記抽出流放出部との間に設けられ、前 記制御用流体の一部を遮蔽する遮蔽部(23)と、を備 えることを特徴とする抽出希釈装置である。
 - 【0017】請求項5の発明は、請求項1から請求項4 までのいずれか1項に記載の抽出希釈装置と、前記抽出 希釈装置で希釈された流体の全量に含まれる微量物質を サンプルとして採取するサンプル採取手段(8)と、を 備えたサンプル採取装置である。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、図面などを参照しながら、 本発明の実施の形態をあげて、さらに詳細に説明する。 (第1実施形態)図1は、本発明によるサンプル採取装 置の第1実施形態を示す図である。なお、以下に説明す 抽出する抽出手段(3)と、希釈用流体を発生又は流入 30 る各実施形態では、前述した従来例と同様な機能を果た す部分には、同一の符号を付して重複する説明を適宜省 略する。

> 【0019】第1実施形態では、希釈空気源5から希釈 トンネル4への流路は、第1の制御弁6-1,第1の流 量計 (MDd1) 7-1と、第2の制御弁6-2,第2 の流量計 (MDd1) 7-2との、2系統に分かれてい る。そして、前述した(式1), (式2)の関係式に加 えて、第1及び第2の流路の流量Gd1, Gd2 には、 以下の関係を有する。

40 [0020] Gd=Gd1 +Gd2 ・・・(式5) 【0021】以上のように、本実施形態では、Gtは、 別途設定された一定の値に制御されることから、(式 5) に示すように、G d を、主に定常項(G di)と、 主に変動項(Gd2)の2系統とすることにより、各々 のダイナミックレンジを小さくすること可能である。 【0022】例えば、具体的な実施例では、Gs:Gd ! Gd2 : Gtの関係は、次式のようにすることがで きる.

[0023]

 $Gs:Gd_1:Gd_2:Gt=1:95:4.00:100\sim$

5

【0024】つまり、G t 及びG d には、定常的な制御 によって精度よく制御を実行し、また、Gd2 は、高速 応答性を持った比較的小レンジの制御を行うことが可能

となる。 【0025】また、2系統とすることにより、流量計 (MDd₁) 7-1, 流量計 (MDd₂) 7-2は、そ れぞれ定常大流量用と高速応答低流量の特性を持った仕 様のものが適用でき、ダイナミックレンジの縮小化とと もに、高精度の測定が可能となる。

【0026】(第2実施形態)図2は、本発明によるサ ンプル採取装置の第2実施形態を示す図である。第2実 施形態では、第1の流路は、第1実施形態と同様に、第 1の制御弁6-1及び第1の流量計 (MDd1) 7-1 が設けられているが、第2の流路には、対向流による抽 出流制御機構20と、第2の流量計 (MDd1) 7-2 が設けられている。

【0027】対向流による抽出流制御機構20は、抽出 管3の出口(抽出流放出部)3 aに対向して配置され、 希釈及び制御空気源5-2の制御用空気を対向流として 20 挿入され、対向流の一部を遮蔽する遮蔽物23が設けら 放出する対向流管21と、対向流放出管21を、抽出管 3の出口3 a に対して、抽出流軸方向の略垂直方向及び /又は略平行方向に移動させ、或いは、抽出流軸方向の 相対角を変化させる駆動部22とから構成されている。 【0028】従来、特に閉鎖型の場合には顕著であった が、前述した図10において、Gsの制御を行うために Gdの量を変化させ、(式2)の関係を得るようにする と、結果的には、排気管1内のサンプリングポイントS Pの圧力と連動して、希釈トンネル4の内圧が変動する ことになるので、Gtを定常に維持することが困難であ 30

【0029】第2実施形態によれば、Gsを制御するた めの流量G d2 は、常時、一定流量とすることが可能で あるために、Gtも一定に維持することができる。ま た、Gsの制御は、対向流による抽出流制御機構20に よって、高速応答が可能な対向流の相対位置を機械的に 変化させることにより実現できるために、高精度なGs 制御を行うことが可能である。

【0030】なお、第2実施形態は、閉鎖型マイクロ希 も(元来、閉鎖型に比較して問題点は少ないために、顕 著ではないが)、希釈空気用フィルタの圧損はゼロでは ないので、有効である。

【0031】図3~図7は、第2実施形態によるサンプ ル採取装置の対向流による抽出流制御機構を示す図であ る。図3は、対向流管21を抽出管3に対して、抽出流 方向(矢印S)と略垂直方向に、wa(=0), wb, wcだけ移動した場合を示している。図3(a),

(b), (c)の各状態における抽出管3の出口3a近 傍の圧力を、それぞれpa,pb.pcとすると、Vc*50 れらも本発明の均等の範囲内である。

. . . (6) *が一定の条件下では、次の関係が成立する。

[0032]Pa>Pb>Pc . . . (6) 【0033】また、抽出管3内の流量を、それぞれGs a, Gsb, Gscとすると、抽出管3の入口の圧力P eが一定の条件下では、次式の関係が成立する。

[0034]Gsa<Gsb<Gsc . . . (7) 【0035】従って、抽出管3と対向流管21の相対位 置を適切に調整することにより、抽出流の流量Gsを制 10 御することが可能となる.

【0036】図4は、対向流管21を抽出管3に対し て、抽出流軸方向(矢印S)と平行方向に、La(=基 準値), Lb, Lcだけ移動した場合を示している。図 5は、対向流管21を抽出管3に対して、抽出流軸方向 (矢印S) と相対角を、 θ a(=0), θ b, θ cだけ 変化させた場合を示している。これらの場合も、対向流 管21を抽出管3に対して、適切に調整することによ り、抽出流の流量Gsを制御することが可能となる。

【0037】図6は、対向流管21と抽出管3との間に れており、この遮蔽物23の位置を、抽出流方向(矢印 S) と略垂直方向に、ta(=0), tb, tcだり移 動したものである。この場合は、遮蔽物23の位置を適 切に調整することにより、抽出流の流量GSを制御する ことが可能となる。

【0038】図7は、対向流管21及び抽出管3の出口 付近の断面形状を目的に合わせて変更したものである。 この場合は、それぞれの出口付近の断面形状を、適切に 設計することにより、抽出流の流量Gsの制御特性を選 定することが可能となる。

【0039】図8は、第2実施形態によるサンプル採取 装置の対向流による抽出流制御機構の変形例を示す図で ある。図8の例では、抽出管3の先端にコントロールノ ズル13を設け、そのコントロールノズル13への導入 管24に、対向流管22を配置したものである。対向流 管22の調整は、図3~図7までの方法を同様に適用す ることができる。

【0040】図11は、第2実施形態によるサンプル採 取装置の対向流による抽出流制御機構の他の変形例を示 釈トンネルにおいて特に有効であるが、開放型の場合に 40 す図である。図2では、抽出管3の出口3aと対向流管 21の流路の方向が、希釈トンネル4内の流れの方向と 略直交する方向に配置されている例で示したが、図11 (A) に示すように、抽出管3の出口3a付近に枝管を 設けて排出口としたり、図11(B)に示すように、抽 出管3と対向流管21の出口付近を曲げて、抽出ガスの 排出方向を、希釈トンネル4内の流れの方向に合わせる ことが望ましい。

【0041】(変形形態)以上説明した実施形態に限定 されることなく、種々の変形や変更が可能であって、そ (5)

7

(1)希釈用流体は、空気の例で説明したが、希釈対象 流体の種類によっては、不活性ガスなどを用いてもよい。

- (2)第2実施形態において、対向流による抽出流制御機構20の例で説明したが、抽出管3に制御弁を設けて、流量を制御してもよい。
- (3)第2実施形態において、希釈空気源と制御空気源 を別に設けてもよい。また、制御空気源は、希釈空気源 の圧力を調整して、用いてもよい。

[0042]

【発明の効果】以上詳しく説明したように、本発明によれば、排ガス流の流量の変動を少なくすることができ、抽出流を高精度で抽出することができる。このため、サンプル採取の精度を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明によるサンプル採取装置の第1実施形態を示す図である。
- 【図2】本発明によるサンプル採取装置の第2実施形態を示す図である。
- 【図3】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機構の対向流管を抽出管に対して、抽出流方向と略垂直方

向に移動させた場合を示す図である。

【図4】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機構の対向流管を抽出管に対して、抽出流方向と略垂直方向に平行させた場合を示す図である。

【図5】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機構の対向流管を抽出管に対して、抽出流方向と相対角を変化させた場合を示す図である。

【図6】第2実施形態に係る対向流による抽出流制的機構の対向流管と抽出管との間に遮蔽物を挿入する場合を示す図である。

【図7】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機 稱の対向流管及び抽出管の出口付近の断面形状を示した 図である。

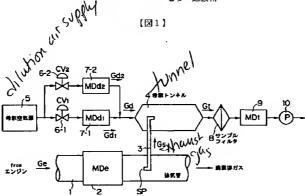
8

【図8】第2実施形態によるサンプル採取装置の対向流による抽出流制御機構の変形例を示す図である。

【図9】一般的なサンプル採取装置の分類を示した図である。

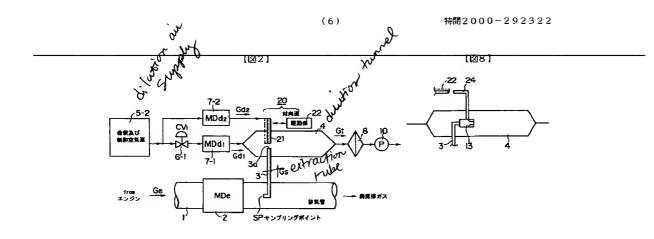
【図10】従来のサンプル採取装置(部分希釈全量サンプリング方式)の一例を示す図である。

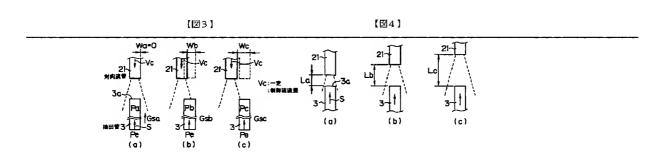
- 10 【図11】第2実施形態によるサンプル採取装置の対向 流による抽出流制御機構の他の変形例を示す図である。 【符号の説明】
 - 1 排気管
 - 2 流量計 (MDe)
 - 3 抽出管
 - 4 希釈トンネル
 - 5 希釈空気源
 - 6 制御弁(CV)
 - 7 流量計 (MDd)
 - 8 サンプルフィルタ
 - 9 流量計 (MDt)
 - 10 ポンプ
 - 11 流量計 (MDs)
 - 12 コントローラ
 - 13 コントロールノズル
 - 15 制御空気源
 - 14 制御弁(CV)
 - 20 対向流による抽出流制御機構
 - 21 対向流管
 - 22 駆動部
 - 23 遮蔽物

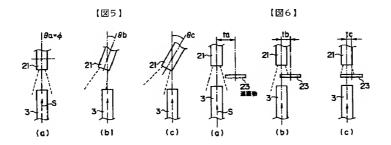


30

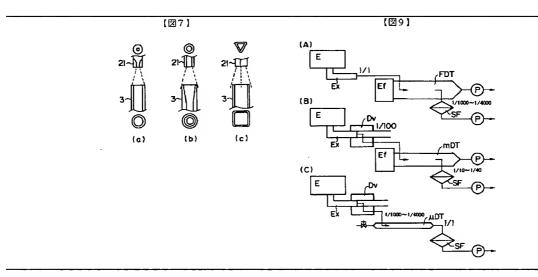
09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000



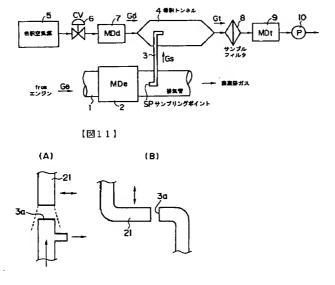




09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000



【図10】



09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000